

表彰状

SI2024 優秀講演賞

九州工業大学 谷 口 太 一 殿

九州工業大学 高 嶋 一 登 殿

貴殿の講演「形状記憶ポリマーを用いた
力覚センサによる把持力測定」は優秀で
あったことを認めここに表彰します

令和7年2月17日

第25回 計測自動制御学会
システムインテグレーション部門講演会

実行委員長 新 井 義 和

プログラム委員長 羽 倉 淳

